(19) Japanese Patent Office (JP)

Gazette for Published Japanese Translation of PCT International Patent Application (A)

Japanese Translation Patent Application (KOHYO) Number:

5 Patent Translation Publication H9-508713

Translation Publication (KOHYO) Date: September 2, 1997

(51) Int. Cl. (51) Identification Symbol Internal File No.

	G02B	5/18	9514-2H
10		6/10	7036-2K
		6/13	7036-2K
		6/16	7036-2K

FI

G02B 5/18

15 6/10 C

6/16

6/12 M

Request for Examination: Unrequested

Request for Preliminary Examination: Requested

20 (total 23 pages)

(21) Application Number Patent Application

H7-520860

(86) (22) Filing Date February 14, 1995

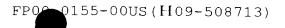
(85) Submission Date of Translated Document August

25 14, 1996

(86) International Application Number

# PCT/AU95/00069

	(87) Internatio	onal Publication Number	WO95/22068
	(87) Internation	onal Publication Date	August 17,
	1995		
5	(31) Priority (	Claim Number	PM3867
	(32) Priority I	Date	February 14,
	1994		
	(33) Priority (	Claiming Country	Australia
	(AU)		
10	(71) Applicant	The University of Syd	ney
		Parramatta Road (no n	umber), Sydney,
		New South Wales 2006,	Australia
	(72) Inventor	John Cunning	
		35 Queen Street, Newt	on,
15		New South Wales 2042,	Australia
	(72) Inventor	Mark Sheets	
		19 Reno Street, Five	Dock,
	New South Wales	2046, Australia	
	(54) [Title of t	the Invention] Optical	Grating
20	[Abstract]		
	Optical gratings	s are typically formed	by exposing an
	optical fiber (	0) which is a germanium	m silicate core
	fiber to ultravi	clet light so that sepa	rated areas (12
	and 13) which hav	e different refractive i	ndices from each
25	other are produc	ed in the interior of t	he core (11) of
	this fiber. Thre	ough aftertreatment of t	the grating, the



characteristics of this grating are altered, creating, for example, a comparatively complex construction such as a \$m ( () II-type  $\pi$  phase distribution phase construction. Such an alteration is achieved by exposing at least one associated area (14) of the grating to localized ultraviolet light.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公表特許公報 (A)

(11)特許出願公表番号

# 特表平9-508713

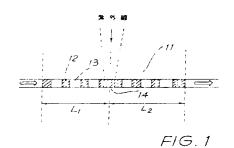
(43)公表日 平成9年 (1997) 9月2日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			
G 0 2 B	5/18		9514-2H	G 0 2	B 5/18		
	6/10		7036 - 2K		6/10	(	2
	6/13		7036 - 2K		6/16		
	6/16		7036 - 2K		6/12	N	Л
				審査請求	未請求	予備審査請求 有	(全 23 頁)
(21)出願番号	<u>• -                                     </u>	特願平7-520860		(71)出願人	ザ・ユニ	ニバーシティ・オブ	・シドニー
(86)(22)出願日	日	平成7年(1995)2	2月14日		オース	トラリア国、ニュー	・サウス・ウェイ
(85)翻訳文提出	出日	平成8年(1996)8	月14日		ルズ 2	2006、シドニー、パ	ーラマッタ・ロ
(86)国際出願	番号	PCT/AU95	/00069		一ド (社	番地なし)	
(87)国際公開	番号	WO95/220	6 8	(72)発明者	カニング	グ、ジョン	
(87)国際公開	日	平成7年(1995)8	月17日		十一ス	トラリア国、ニュー	・サウス・ウェイ
(31)優先権主張	張番号	PM3867			ルズ 2	2042、ニュートン、	クイーン・スト
(32)優先日		1994年2月14日			リート	35	
(33)優先権主引	張国	オーストラリア(	(AU)	(72)発明者	シーツ、	マーク	
					オースト	トラリア国、ニュー	・サウス・ウェイ
					儿 7. 2	2046、ファイブ・ドッ	ク、レノー・ス
					トリー	► 19	
				(74)代理人	弁理士	曾我 道照 (外	6名)
							最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光格子

#### (57)【要約】

光格子は典型的にはケイ酸ゲルマニウムコアファイバである光ファイバ(10)を紫外線に露光することによって形成され、数ファイバのコア(11)内部に互いに異なる屈折率の離隔した領域(12及び13)が生成される。該格子を後処理することによってこの格子の特性は改変され、たとえば\$m (0) 1 円形元移4月分析位相流のような比較的複雑な構造が創出される。このような改変は該格子の少なくとも1個の確伴領域(14)を局所化した紫外線に爾光することによって達成される。





#### 【特許請求の範囲】

- 1. (.i) 硝子製光透過デバイスの、光を透過し伝播される方向に直線 状に離隔する館域を光学的放射線に露光し、
- (b) 直線状に輔腐する前記領域の露光前あるいは露光後に、前記デバイスの少なくとも一つの随性領域を主学的放射線に露光し、

直線状に離隔する前配領域と前配随伴領域の露光に用いた光学的放射線は露光 領域における前配デバイスの屈折率に局所的増加を生じさせるのに適した強度と 級量レベルと波及とを有することを特徴とする光格子の製造方法。

- 2. 前配光透過デバイスが光ファイバの形態をなし、前配光格子がファイバコア 内部に形成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 3. 直線状に離隔した前記領域と特性領域とが紫外線に露光されることを特像と する鱗状項1または2に記載の方法。
- 4 前配効性領域または各随性領域への放射線の露光が、直線状に離隔した前配 領域の歐光に後続し且つ前配デバイスを通過する光の伝播方向に高铝折率と低組 折率との領域を交互に創出する後処理によって実施されることを特徴とする請求 項1、3.2.いずれか、項に配載の方法
- 5 前記聞性領域または各場性領域か、直線状に離隔した前記領域の両軽端の中 間強折で並射線に塞出されることを整成とよる確認項4に記載の方法。
- 6 単 寸随伴節域が相対的に為屈折率の騎接領域同上を架橋する局所領域で露 光されることを特徴とする請求項5に配蔵の方法。
- 7 前記随伴領域または各随伴領域が、前記光格子に起因する反射帯域幅中に比較的砂い透過領域を設立するのに充分なシベルの放射線に露光されることを特徴

とする請求項5または6に記載の方法。

- 8. 高組折率と低組折率とが交互に直接状に離隔した領域が、2本の干渉性ビームのホログラフィックフリンジパターンに前配光学デバイスを露光することによって創出されることを特徴とする結果項4~7のいずれか一項に配載の方法。
- 9 前配つリンジパターンが使用マストを使用することによって設立されることを特徴とする請求項号に記載のり法。

(4)

特表平4-5/8713

#### [発明の詳細な説明]

### 光格子

#### 技術分野

#### 作景技術

最初の光格子ないしいわゆるプラッで格子は、1978年にゲルマニウムをドープしたコマの光ファイバを互いに逆方向に伝播する2本のピームから生成する 定常被のパターンを用いて作製された。その時以来技術の進歩はケイ酸ゲルマニ ウムファイバ本来の感光性を明拍するに至り、この感光性は酸素不足中心を紫外線によって漂白して屈折率の互いに異なる領域を創出することによって確立されている。この紫外線によって課題される組折率の変化は自在に偏光する色中心の発生と能子供網に勝色の再構成とから完成。でいる。

現在まての所覚体子を創出するものとも一般的な方法には、光ファイバの長手に下途性の2本の異体操じ一ムのボログデジャックフリンジパターンを用いていまいゆるサイトライティングを行うことを含んでいる。反射率が100%に近付き帯延端が1nmより広い長さがほぼ1cm合の単純な均一周期構造のサイドライディングに実現化しており、関点は今々体権な用途の複雑な格子構造を製作する方向に移行しつである。

近年開発された点対点処理法による光ファイバのサイドティングで任意の 位用格子の製作は容易になっており、信相。フト格子と微層位相にフト格子のような不均。格子のサイトライティングには位相マスケの採用が提案されている。 発明の限う

本発明は複雑な格子の創出に用いる。者甚、創な手順を指向すぐものであって、 格子購寄に前処理または後処理を施すことによって声望の結果が得られるよう。

- 10. 前配随伴領域または各賠伴領域が、ビームを光ファイバに直接焦点合わせ することによって照射 とを特徴とする請求項8または9に配載の方法。
- 11 図面の図2及び3かるいは図5及び6に実質的に示された光格子の製造方法。
- 1.2 請求項1~1.1.のいずれか一項に配載の方法によって製造される格子を組み込んだことを特徴とする光学デバイス。
- 13 互いに異なる屈折率が周期的または非周期的に直線状に離場した領域を有し且つ互いに異なる屈折率の領域の形成に後続して光学的放射線に露光される前配随伴領域をも有する光格子を備えるように形成されたコアを有する光ファイバを含むかまたは組み込んだことを特徴とする光学デバイス。

(5)

特表平9-508713

に格子の特性は改変し得るとの知見に由来する。

かくして本発明は、

- (a) 硝子製光透過デバイスを通過しようとする光の伝播方向に直線状に離 隔した該デバイスの結婚域を光学放射線に糞光するステップと、
- (b) 直線状に離隔した結領域の第光に先立つかまたは接続して該デバイス の少なくとも1個の随伴領域を光学的放射線に溝光するステップと を含む光格子形成法を提供する。

この直線状に難隔した結婚域と随伴領域との収方を審さするのに用いる光学的 放射模は、電光領域内の鉄デバイスの組折率を局所的に増加させるのに適した強 度と模量レベル上級長とを有する。

また、本発明は上述した方法によって作製される格子を含むかまたは組み込ん だ光学デバイスを提供する。複雑な格子はたしえば守布精選邦半導体レーザー( DFBレーザー)に必要な形式の元移相庁布信用構造を創出することができる。

光学的放射線に選光される硝子製光透過デバイスは光ファイバを含むことが望まして、ケイ酸ゲルマニウムコアの光ファイバを含むことがもつとも望ましい。ただし、病光性を見するコアを有するとんなれぬ過かいは入しもごんな光ディバでも用いることはできる。こうして本発明は、いかなる感光性光透過形材料によっても本発明により選姦管内部に格子を形成するとの用途を有する。ゲルマニウムは主要な感光性材料であると訳識されており、それが本発明でケイ酸ゲルマニウムコアの光ファイバがに格子を形成することを相向することがもつとも望ましいとする理由である。たとえばゲルマニウムをドープした「アイバコアが顕確とエルビウムまたはネオテムのような者上質元素との及りまたはいずれか一方を含む共ドープ形光ファイバを用いることもできる。後者の光ファイバは格子内部にレーザー発展構造を展開するのにとくに選りている。

この光格子は第2のステップ、つまり直線状に離隔した結婚域の電光に後続し で動伴領域を電光することによって形成する中が発ましい。

この順線状に帷幕した諸領域は均一に離隔して周期構造が形成できるので、随

伴領域に放射することによって不均一な構造または複雑な構造が有効に作製され

特表平9-5)8713

75

…般にあらかじめ創出された均…な格子構造の局所領域内部で屈折率が増加すれば、伝達される光信号の伝慮は遅れることになる。核デバイスの随伴領域があらかじめ創出された均一な格子構造の両端同士の間に所任する場合、位相が互いに異なり、かつ元の(均一)格子の護斯帯域を共振で光線が浸透するのを許す被長速沢ファブリ・ペロー共振器として動作する2個の格子が効果的に作製されるはずである。

本を則の方法は、それが透過または反対に反射スペクトルに影響する位相:フトを導入するのに用いられる場合、より複雑な方法でスペクトル特件を改変する 際に投立つ多様性と潜在的能力とを提供する。本発明による処理方法で格子構造 を調整することができ、かつ格子のその場での調整が可能になる。構造のこのような調整はその場で関察でき、いかなる必要な関節も容易かつ迅速に行える。

本徳側の応用には超数幅階域の透過フィルタと反射フィルタとの作製が含まれる。 けれじも本発明の方法には、「藤崩状、格子や「微細位相シフト、格子の製造を含む別の用途も有る。標曲状格子の場合、充分な長さの帯域幅を有する格子にその格子に沿ったさまざまな場所で互いに異なる位相シフトを調節するにとによって一連の位相シフトを導入することができる。 提案している機細位相シフト格子の場合 あらかじめ成押した均一な格子中の、格子に沿って計画的に別の領域に位置状めた複数の環境領域を選挙することによって、これらの内容が達成さ

(8) 特表平9-508713

直接状に離隔する領域12と13とによって構築されるこの格子は、長さ1.1と長さ1.2とによって指示される2個の格子部分の繋ぎ部分である随性領域14で、図1で示したように局所化した紫外線にこの格子を選光することによって後処理を受ける。ところで他の接処理体業では、たと支ば格子中の2個またはそれ以上の随性領域がその中でさらに局所化した放射線に露光されている構造や、たと支ば痛屈折率の領域12に放射を受けて当該領域内の屈折率の改変深さがその中でさらに増加している構造を含む、まざまな構造を生成するように動作していることも理解されたい。また、同様な構造がアットバ10を領域14で局件にした活外線による接処理に誘い。その後でこのファイバを交互に高屈折率と低組折率に加速状に離場した領域12と13を形成する影像で紫外線に露光することによって達成されることも理解されたいところである。どもらの場合(つまり、局所化した放射を前処理作業として実行するか、接処理作業として実行するか)も、局所化した放射線は現存するかまたはこれから実現しようとする直検状の離路した領域12と13との内部で小なくとも影が研に作用している。こうしてこの数を繰りは直接状に離場した領域の少なくとも1個の随性領域を露光するためには4つよる

図(に示った後処理に先行する均一な格子構造は図2の機器を用いて創出される。 関すのように、エキシマレーザー15からの30×nmの出力(はぼ10ナノやのパルス)は色素レーザー16をボッピングして430nmで10ナノやのパルスを発生するのに用いられる。色素レーザー16からの出力は周波象情増結品)で適適して減長240×nのパルスを発生する。

結晶 1 / からの助力は反射数 1 8 によって反射されその直線状態点がプリアム 主体計2 0 の出力端に位置があされている円柱に一次 1 9 を通過する。このプリスムールにはフリンジバターンをこの直線状態点点に生成し、プリアム角の線節を実行して、亜型的には 1 5 5 0 n mの程度である適均なプラーが被長を選定する。

サ・ドラマニングする格子と小なくとも同じ及ぎり距離分だけ、ファイバト のはその通常の保護板機から引き剥かれて、直線視焦点に沿って置かれ、(図) 113.

本発明は光ファイバ 格子を形成する望ましい方法についての以下の説明からより一層理解されるますであり、その説明は仕加した図面を参照しながら 提供される。

#### 図面の簡単な説明

図1は代ファイバのコアの長手の一部を示し、均一な格子構造の後処理を理想 化した方法で図示し、

図2はモファイバのコア中に均一な格子構造をサイドライディングするのに用いられる機器を示し、

図3は図2の機器を用いて創出した構造を後処理するのに用いられる機器を示し、

図4は図2と図3の機器によって作製された光格子の正規化した透過スペットルを、(A)で後処理前、(B)で後処理中、(C)で後処理後をブラフで示し

図5は光ファイバのコア中に均一な格子構造をサイドゥイティンプするのに用いる機器の別形式を示し、

図6は図5の機器を用いて創出した構造を修処理するのに用いる機器を示し、 図「A及「P47Bは図う上図6の機器によって生成した光格子の透過スペストルのグラフを」(A)で後処理前、(B)で後処理成として下す。

#### 発明を実施するための最良の形態

格子構造を排持することになるモファイバ10は、道経10±mのケイ酸ゲルマニウムコアと、直径125±mの実質的に純粋なシリカのケラッドとを含んでいる。図1には格子を作り込んだファイバコア11の一部の拡大図を示す。

2本の干渉性ビームのホログラフィによるフリンジパターンを用い、最初にコ ア1!内部に紫外線によって実質的に均一な格子が形成され、光線の伝播方向に 延任して交互に高組折率と低風折率とが直線状に周期的に離隔する領域12:1 3点によって、この均一格子は構築されている。当初に形成された格子は必要に

応じてではあるが典型的には10mmの程度の定長し1+しじを有する。

9) 特長型9-3/8713

されてない) 磁気保持器を用いてその位置に装着され、値かな張りを印加して維持される。ファイバ10はプリアム前面にそれとは全く接触せずに所在し、干砂フリンジの直視状態点との整合は、直線状態点がニアに当たるとフリンジのそれぞれの終端で回折パターンが生じることによって達成される。ここで採られた整合手順は、在東光ファイバコアのサイドライディンブに使われているごの干渉計でも採られているのと実質的に同じ手順である。

ついでフリッジパターンは格子構造をファイバコア中に印写し、広帯域光源2 1を用いてスペクトリムアナライザー22 Eのこの終子のために選定したブロッグ競技で監視される。

均一な格子構造を生成するためにこれまで述べてきた手順と機器には、任果サイドライディングの先行技術の格子のために採用されてきた手順と機器とに実質的に対応する。別の手順を採ってもよいがその手順では248 hmで動作する致い線幅のエキシマに一ザーを用いて格子に直接書き込む手順が含まれることになるが、この手順はタイプ11の格子をサイドライディングするのに用いられるより高いエネルギー使用可能性を提供する。また、たとえばご面の反射鏡を行するビーム、パグラクや後半説明する化料マスペのよう。 こっようなごは構造を用いて必要な手換パギーシを生成してもよい。

後処理を実行するため、図3に示されるような前述のレー・キー、ステムの金形 例を採用することもできる。しかし、後処理性薬では、円柱レンボ18からの3 4.0 n mの出力が光ファイバに直接無点合わせされるが、円柱レーズの直線状態 ではレフェバ細に対してより実施にしている。

て、の様処理は関3の機器を用いて実行され、その間、広帯域先線を用いくパクトラムアチライザーと1上で位相。フトのディップの外観と移動点を監視する。 前途のように後処理は、図1に示したように1値域のみで実行してもよく。ある いは均一次格子構造内部のさまざまな値域で伝播光線中に一連のを相シフトを主 成してもよい。

透過スピケェルを監視した結果は別4のグラコによしてある。後処理中にほぼ 2 5×101回ショットした後で所望の結果が得られた。(548 75mの 透過率突出部は反射帯域の中心に用われ、ファブリーベロー形共振器が形成され ているのと対応している。さらに2×10\*回ショットしまってはこの突出部は 1548.5 nmのより低い被長朝へ移動した。

ここで図5と図6とを参照すると、それらは、均一な格子構造を光ファイバ1 0のコア中にサイドライティングするためと、図5の機器を用いて創出された構造を後処理するために採用された機器の二者択一的な形式を示している。

図5に示したように、位相マスケ23は240nmの無外線を回折させるよう配列され、それも+1次と-1次の回折光が大部分となっており、周期1.06μmで離隔する長さ1mmの平行構を有するシリカのマスケを含み、均一な格子が530μmの輸力向周期Pを有し、1 535nmの設長人。を中心とするブラップ反射突出部を生成することを前提としている。位相マスケ23内部の構24はほぼ240μmの深さにまで食引され、しかもこの構は位相マスケの長手と垂直な方向にこの位相マスケを用いて書き込まれるべき格子の長さを越える距離に買って延任している。

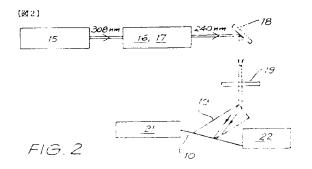
本発明の前述の実施所の場合と同様、格子の形成時に、ファイバ10は必要な 距離だけ作すその保護被優を剥かされ、それからこのファイバは、ファイバの輸 が位相マスク内部の溝24と集直になるように位相マスクと3の背後に直接置か れる。ファイバ10はV学形溝25円に置かれ磁石26で保持されるので、わず かな裏力で維持される。

被長こ40 nmを有するレー・ボービームが、Xe(1 エキシマリーザー28からの被長308 nmによってボ、ビ、ブされた周被数格増在マリ、色庫レーザー27によって発生する。このレー・ボービームはショットが36、000回を轄える1mJ/cmペのパルスの作用で20Hzのパルス発展をする。

このレーザービームは位相マスコミ3を介して光ファイバ10に誘導され、反射鏡29によって屈曲され、触がファイバ軸とは垂直で図には下してないがこのファイバコアに治って直線状態点を発生するよう位置さめされた客融シリカ製円柱レンズ30を介して焦点合わせされる。

反射鏡29とレンズ39とは、ファイバ軸に平行な方向に一体として移動できるように、双方とも往復む31に装着されている。こうして焦点合わせされたレーザーからの組曲ビームは往復行3、の移動に伴いニッイバにおって並進運動を

(12) 特表平9-508713



行い、つねに同じパワー変度でファイバのコアに入射するように整合される。

格子を書き込むとき 3 1は図5に示した矢印の方向に実質的に一定の 速度で移動して、均一な椅子を生成し、かつこの格子は、位相マスクによって回 折されたのと同様に、紫外線ビームによって創出された干渉パターンの結果としてファイバコア中に書き込まれる。

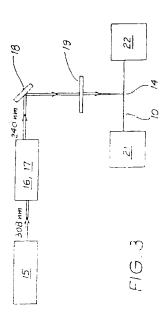
この格子の書き込みは、(1520nmに中心を有し、分解能の 001nmのヒューレットパッカード8168A同調可能シングルモードレーザーを含む) 光觀32とスペクトラムアナライザー33とを用いて監視され、図7Aに示した 透過スペクトルは均一な格子の後処理に先立って得られている。

均一格子構造を作製してから、図5の機器ではあるが図6で示したように、円柱レンズ19の240nmの出力を円柱レンズの直線状焦点がファイバ軸に対して90度旋回した位置で光ファイバ10に直接焦点合わせするように修正した機器を用いて接処理が実行される。このビームは、図5の機器で形成するのと同様、ほぼ1mmの長さ全体に亘って格子の中心14に焦点合わせされる。

格子構造の後処理の確純中、透過スペクトルは監視され、透過スペイクが反射 帯域幅中に成長するのか観察できて図7Bの透過スペクトルは完成する。

(13) 特表平9-508713

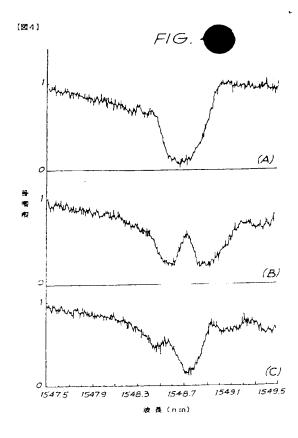
(EXI3)

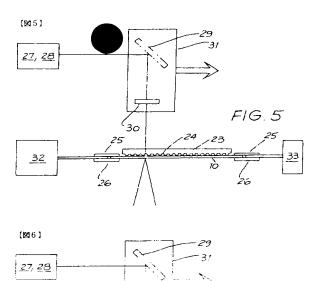


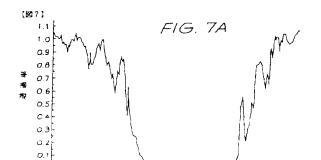
特表平9-508713

1520.000

FIG.6





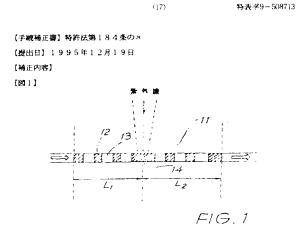


1519.000 被長 (n m)

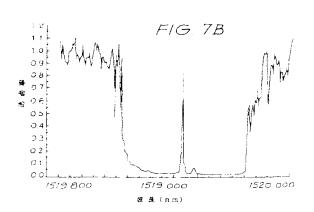
0.0

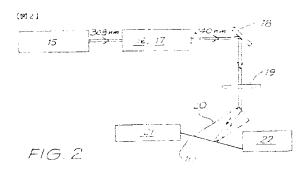
1519 800

(16)



32





【手統補正書】坊許法第184条998 【提出日】1996年3月8日

#### 【補正内容】

#### 請求の範囲



- 1. (a) 硝子製光透過デバイスの、光を透過し伝播させようとする方向に直線 状に離隔する領域を、この領域内の前記デバイスの屈折率に局所的増加を生じさ せるのに適した強度と模倣レベルと波長とを有する光学的放射線に露光し、
- (b) 直線状に離隔する前配領域の進光前あるいは糞光後に、前配デバイス の随伴領域あるいは随伴領域の隣接グループを、前記領域の随伴領域あるいは前 記隣接グループに局所化されると共に前記随伴循城を実質的に均一に横切る大き さを有し且つ前記随伴領域内あるいは隣接グループ内にのみ実質的に前記デバイ スの屈折率に局所的増加を生じさせるのに適した強度と線量レベルと被長とを有 する光学的放射線に個々に電光する

ことを特徴とする光格子の製造方法。

- 2. 前配光透過デバイスが光ファイバの形態をなし、前配光格子がファイバコア 内部に形成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 3. 直線状に離隔した前配領域と随伴領域とか紫外線に露光されることを特徴と する請求項1または2に記載の方法。
- 4. 前記随伴領域または各随伴領域への放射線の露光が、直線状に離隔した前記 領域の鑑光に後続し且つ前記デバイスを通過する光の伝播方向に高屈折率と低屈 折率との領域を交互に創出する後処理によって実施されることを特徴とする請求 項1~3のいずれか一項に配載の方法。
- 5. 前記随伴領域または各随伴領域が、直線状に轄隔した前記領域の両終端の中 間箇所で放射線に露光されることを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 6. 単一の随伴領域が相対的に高屈折率の隣接領域同士を架橋する局所領域で露 光されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
- 7 前配随伴領域または各随伴領域が、前配光格子に起因する反射帯域幅中に比 較的狭い透過領域を設立するのに充分なレベルの放射線に露光されることを特徴 とする請求項5または6に記載の方法。
- 8. 高屈折率と低屈折率とが交互に直線状に離場した領域が、2本の干渉性ビー

- ムのホログラフィックフリンジパターンに前配光学デバイスを露光することによ って創出されることを 「る請求項4~7のいずれか一項に配職の方法。
- 9 前記フリンジパターシル位相マスクを使用することによって設立されること を特徴とする請求項8に記載の方法。
- 10. 前配随伴領域または各随伴領域が、ピームを光ファイバに直接焦点合わせ することによって限射されることを特徴とする請求項8または9に記載の方法。
- 1.1 位相シフト格子を有する光学デバイスを作製するのに用いられることを特 後とする請求項目に記載の方法。
- 12. 請求項1~11のいずれか一項に配載の方法によって製造される格子を組 み込んだことを特徴とする光学デバイス。
- 13. 互いに異なる屈折率が周期的または非周期的に直線状に難隔した領域を有 し且つ互いに異なる屈折率の領域の形成に後続して随伴領域のみに局所化した光 学的放射線に露光される前記随伴領域をも有する光格子を構えるように形成され たコアを有する光ファイバを含むかまたは組み込んだことを特徴とする光学デバ イス。

# 【国際調査報告】

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/AU 95/00069

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. CL. 6 G02B \( \text{G02B} \) \( \text{0/18} \) (7.18					
According to	International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC			
B.	FIELDS SEARCHED				
	tumentation searched (classification system follow) 710, 6/18, 27/44, 5/18	ed by classification symbols)			
	n scarched other than minimum documentation to is above	the extent that such documents are included in	n the fields searched		
	a base consulted during the international search in pio. IPC as above with keywords. active index.	name of data base, and where practicable, sear	rch ærms used)		
с.	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEV	ANT			
Cutegory*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No.		
P,X	US 5309260 A (MIZRAHI et al) 3 May 1994  P.X Col 1, L22:31; Col 2 L17-26; Col 3, L1-3, 9-18; 26-36, 62-67; Col6, L46-50; Col7 L26-28, 35-38  AU 26518/71 (443370) B (WESTERN ELECTRIC COMPANY, INC) 21 <sup>31</sup> September 1972.				
х	X P3, line 10-P4, line 4; P5, lines 11-13; P11, lines 5-9; page 15, line 11-P16, line 7; P27, line 20-P28, line 3; P31, line 15 P33, line 23; Figs 6.8				
X Further un line	er documents are listed continuation of Box C	X See patent family annex			
"A" docum not co "It" earlier satem docum or wh anothe "O" docum exhibit	Il cargories of cited documents sers i fatiging the general state of the an which a state of the wind price fatiging for the service document that published on or after the services fining them withouts an general cause the which may be the services and price to service the services and the services of the channer of cheer special reason (as specified) services or other services of the services are published price to the international filing dire or that the pricesy date claimed	"T" later document publisher fung date or present of a wild the splick and the sp	se and not in conflict cred to understand the right of the conflict credit of the channel selevance; the claumed sidered povel or cannot be rievance; the claimed sidered to give only or decrease in combined such documents. Such ous to a person skulled in		
Date of the sc	tual completion of the international search	Date of mading of the international search i	eport		
23 May 199	5	1 JUNE 1095 (01 06 95)			
	Name and reading address of the ISA/AU Authorized officer				
AUSTRALIA PO BOX 200 WODEN AC AUSTRALIA Facsumule No		M.E.DEXON  Telephone No (06) 2832194			

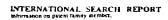
Fucin PCT/ISA/219 (currentation of first sheet (2)) (July 1992) coplifm

#### International application No PCT/AU 95/00069

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ategory	Citation of document, with indication, where appropriate of the relevant passages	Relevant to Claim No
	WO 16/01303 AT (UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION) 27 February	1-5.12.13
X	P4 L22-26, P5 L9.P6 L4, 26, Fig 4  Appl. Phys. Lett. 63 (13) 27 September 1993 (American Institute of Physics) (MIZRAHI et al) "Ultraviolet later fabrication of ultrastrong optical fiber gratings	
x	and of germania- doped channel Waveguides*, pages 1727-1729. P1727 Col 1, last line - Col 2, L6, Col 2 L31-37, P1728 Col 2, L29-33.	1-3
P,A	US 5327515 A (ANDERSON ct al) 5 July 1994.	•
P,A	GB 2272075 A (Her Majesty to Right of Canada as represented by the MINISTER OF COMMUNICATIONS) 4 May 1994.	
A	WO 93/18420 A1 (BRITISH Telecommunications Public Ltd) 16 September 1993.	
P, A	EP 0635136 A1 (AT & T Corp.) 25 January 1995	
A	EP 0506546 A2 (GAZ DF FRANCE) 30 September 1992	
<b>A</b>	Patent Abstracts of Japan, P-36, page 20, JP 55-110207 A (RICOH K.K.) 25 August 1980.	
		1
	i 	
		-
		1
		İ

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet)(July 1992) copline



International application No. PCT/AU 95/00069

This Annex lists the known "A" publication level patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information

	Patent Document Cited in Search Report	ted in Search			Patent Family Member		
us	5309260	EP	611972	лъ	6230207		<u> </u>
US	5327515	CA	2111808	EP	606726	JP	6235808
GB	2272075	CA US	2087511 5367588	DE	4337103	FR	2697642
<b>w</b> o	8601303	EP	191063	US	4725110	US	4807950
₩O	9318420	EP JP	506546 5142423	CA US	2064309 5307437	FR	2674639
							END OF ANNEX

## フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M C, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(KE, MW, SD, SZ, UG), AM, AT, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LU, LV, MD, MG, MN, MW, MX, NL, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, TJ, TT, UA, UG, US, UZ, VN